

**عنوان مقاله:**

ردیابی نقطه ماکریم توان در سیستم فتوولتائیک در شرایط سایه جزئی به روش الگوریتم اجتماع ذرات تکاملی یافته و هدایت افزایشی

**محل انتشار:**

دومین کنفرانس ملی فن آوری‌های پیشرفته دانش بنیان در علوم مهندسی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

**نویسنده‌گان:**

علی کارساز - گروه برق و مهندسی پزشکی، موسسه آموزش عالی خراسان، ایران

سید مصطفی قدمی - گروه مهندسی برق، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

**خلاصه مقاله:**

برای بهبود کارایی سیستم‌های فتوولتائیک، بایستی ماکریم توان تولید شود. این موضوع در شرایطی که سایه جزئی وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چرا که منحنی توان-ولتاژ تغییر کرده و چندین نقطه ماکریم دارد. از این‌رو، از روش‌های رایج مثل انحراف و مشاهده و هدایت افزایشی نمی‌توان بهره برد. زیرا این روش‌ها غالباً نقاط ماکریم محلی را پیدا می‌کنند. برای ردیابی نقطه ماکریم توان در سایه جزئی، روش‌های متنوعی پیشنهاد شده‌اند. اما اکثر آن‌ها نمی‌توانند به طور دقیق نقطه ماکریم توان را پیدا کنند و عمولاً در نواحی نزدیک به آن فعالیت می‌کنند. این مقاله یک روش جدیدی برای ردیابی ماکریم توان در شرایط سایه جزئی ارائه می‌دهد که برایه یک الگوریتم تکاملی از الگوریتم اجتماع ذرات با ترکیب آن با روش هدایت افزایشی است. این روش باعث می‌شد تا محدودیتهای الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات استاندارد از جمله احتمال همگرایی در نقاط ماکریم محلی را برطرف کند. در روش استاندارد، به ازای هر موقعیت در، یک تابه هدف به الگوریتم بهینه سازی باز می‌گردد که در روش پیشنهادی، علاوه بر بازگشت تابع هدف، موقعیت ذره نیز بهینه سازی می‌شود. این بهینه سازی با استفاده از روش هدایت افزایشی صورت می‌گیرد. به این ترتیب که موقعیت‌های تصادفی اولیه ذرات با محاسبه لحظه‌ای تابع هدف، توسط روش هدایت افزایشی به سمت نقاط ماکریم محلی هدایت می‌شوند و سپس ذرات با موقعیت‌های جدید بهینه شده به الگوریتم اجتماع ذرات بر می‌گردند. این روش با بهینه سازی موقعیت و سرعت‌های تصادفی اولیه ذرات، دقت ردیابی ماکریم توان را افزایش می‌دهد و همچنین نسبت به روش استاندارد سرعت همگرایی بالاتر و پیچیدگی کمتری دارد.

**کلمات کلیدی:**

ردیابی نقطه ماکریم توان، بهینه سازی اجتماع ذرات، فتوولتائیک، هدایت افزایشی، سایه جزئی

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/2019599>

